

協賛企業プレゼンテーション

会場： 文部科学省研究交流センター
国際会議場
＜第2会議室にて機器展示開催＞

講演 5 分、質疑なし、交代 1 分

2013年 11月28日(木) 13:30-14:47

13:30-13:35	C-01 株式会社パーキンエルマー・ジャパン 大西晃宏 PerkinElmer の近赤外分光分析装置	41
13:36-13:41	C-02 株式会社スペクトラ・コープ 内村公一 液体定量分析のための赤外 ATR 分光光度計のご紹介	44
13:42-13:47	C-03 フォス・ジャパン株式会社 Martin Andersson Stabilizing predicted values from NIR using REP files	47
13:48-13:53	C-04 ブルカー・オプティクス株式会社 中野 淳, 上田守厚 BRUKER の FT-NIR 技術とその応用～ラボからプロセスまで～	49
13:54-13:59	C-05 日本ビュッヒ株式会社 垂水 利泰, 国中 泉 ビュッヒ NIRFlex N-500 用測定アクセサリのご紹介	51
14:00-14:05	C-06 ビーエルテック株式会社 小南良太 Unity Scientific 社からの新しい提案	52
14:06-14:11	C-07 株式会社カモソフトウェア・ジャパン 佐藤貴哉 多変量解析ソフトウェア The Unscrambler X とそのファミリー製品のご案内	54
14:12-14:17	C-08 横河電機株式会社 田中秀子 NR800 の高速性を生かした工業プロセス改善	57
14:18-14:23	C-09 株式会社システムズエンジニアリング 山田尚史, 樋渡史子 AOTF 方式ハンドヘルド NIR 分光光度計のご紹介	61
14:24-14:29	C-10 株式会社兼松 KGK 岡田尚史 生産工程のオンライン測定とプロセスの最適化例	63
14:30-14:35	C-11 株式会社相馬光学 野本伸介 相馬光学の近赤外分光装置	65
14:36-14:41	C-12 ジェイディーエスユニフェーズ株式会社 倉重主税 An Ultra-compact NIR Spectrometer for Handheld Applications	69
14:42-14:47	C-13 デルフトハイテック株式会社 加藤寛治 イメージング分光器ーその技術と応用	70

機器展示

会場： 文部科学省研究交流センター
第2会議室

日時： 近赤外フォーラム開催期間中随時

コアタイム：11月28日(木)13:20-15:15

11月29日(金)10:10-10:40

最終日は 13:00 で終了

参加企業 18 社 五十音順

- 株式会社兼松 KGK
- 株式会社パーキンエルマー・ジャパン
- 株式会社カモソフトウェア・ジャパン
- 株式会社ケツト科学研究所
- 株式会社システムズエンジニアリング
- 株式会社スペクトラ・コープ
- 株式会社相馬光学
- 株式会社デュナミスト
- 株式会社ニレコ
- ジーエルサイエンス株式会社
- ジェイディーエスユニフェーズ株式会社
- JFEテクノリサーチ株式会社
- デルフトハイテック株式会社
- 日本ビュッヒ株式会社
- ビーエルテック株式会社
- フォス・ジャパン株式会社
- ブルカー・オプティクス株式会社
- 横河電機株式会社